## 公月実用 昭和63-2617

19日本国特許厅(JP)

①実用新案出顧公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭63-22617

| @Int Cl. 4                                  | 識別記号  | 庁内整理番号   | ❷公開 昭和63年(1988)2月15日 |
|---|-------|--|----------------------|
| G 11 B 7/24<br>B 42 D 15/02<br>G 06 K 19/00 | 3 3 1 | B-8421-5D<br>H-7008-2C<br>C-6711-5B<br>Z-6711-5B | 審査請求 未請求 (全 頁)       |

❷考案の名称 光カード

到実 関 昭61-111988

❷出 顧 昭61(1986)7月23日

伊考 奚 君 倉 持 埼玉県川越市的場北2-23-6 ②考 案 渚 和 **B** 隆 東京都足立区綾瀬3-21-10 ⑦考 案 老 近藤 祐 司 東京都新宿区市谷鷹匠町6

②出 願 人 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

②代理人 弁理士 吉田 勝広

#### 明細書

1. 考案の名称

光カード

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1)カード基材および該カード基材に設けられた光記録部からなる光カードにおいて、上記光記録部の全部あるいは1部が、カード基材に着脱可能に設けられていることを特徴とする光カード。
  - (2)光記録部が、光反射部と非光反射部とからなる光記録層である実用新案登録請求の範囲第(1)項に記載の光カード。
  - 3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、読み出し可能な光情報バターンが記録された光カードに関し、更に詳しくは、光記録 部がカード基材から着脱可能に設けられている光カードに関する。

(従来の技術)

192

従来、テルルやビスマス等の低融点金属の薄膜を基材上に設け、レーザービーム等を照射して薄膜の一部に変化を生じさせて記録を行い、記録された情報を光学的に再生する光記録再生方式が広く利用されている。このような光記録再生方式によれば、記録される情報密度が従来の磁気方式によるものや近年検討されているIC方式によるものにくらべて飛躍的に高い利点がある。

しかし、上記の光記録再生方式においては、 レーザービームを使用するので、レーザービーム を制御するうえで高度の技術を必要とし、量産に も不向きである。特に、発行枚数の多いカード( 銀行のキャッシュカード、クレジットカード等の IDカードを指す)への適用を考えると、より安 価で量産向きの材料および方式が望まれる。

このような問題点を解決するものとしては、基材の一面にアルミニウム等の反射性金属層を形成し、これを光情報パターンに従ってフォトエッチングする方法が提案されている。この方法によれば、大量生産が可能であり、発行枚数の大なカー

ド等が経済的に提供される。

(考案が解決しようとしている問題点)

以上の如き種々の光カードは、すべてカード基材と光記録部とが一体化されているものであり、 それら光カードの使用目的が変化したり、あるいは情報の追加等が必要となった場合、あるいは、 製造工程中でカード基材と光記録部のいずれかー 方に欠陥が生じた場合は、光カード全体を作り直 さねばならないという問題がある。

従って、本考案の目的は、光カードの製造および使用に際してその光記録部を任意に変更したり、新たな光記録部を追加できる光カードを提供することであり、このような本考案の目的は以下の本考案により達成された。

(問題点を解決するための手段)

すなわち、本考案はカード基材およびカード基材に設けられた光記録部からなる光カードにおいて、上記光記録部の全部あるいは1部がカード基材に着脱可能に設けられていることを特徴とする光カードである。

### 公開実用 昭和63-22617

次に本考案を本考案の好ましい1実施例を例示 する添付図面を参照して更に具体的に説明する。

第1図は本考案の光カード30の斜視図を示し、第2a図はそのA-A 所面を図解的に示し、第2b図は光記録部20を脱着した状態のカード基材10と光記録部20の断面を示し、第3図は光記録部20の断面を図解的に示す図である。

本考案の光カード30は第1~2図に図解的に示す如く、カード基材10とそのカード基材10 中に着脱可能に設けられた光記録部20からなることを特徴としている。

カード基材10中に光記録部20を着脱可能に 設ける方法は、光記録部20がカード基材10か ら容易に脱着でき、また容易に装着可能な方法で ある限り、いずれの方法でもよいものであるが、 好ましい1例は第2図に示す如く、カード基材 10に光記録部20が丁度装着できるサイズと深 さを有する装着部1を形成する方法であり、この 装着部1のサイズと略同一である光記録部20を 着脱可能に固定する方法である。例えば、装着部1の4辺の少なくとも1辺、好ましくは2辺以上に凹部2を形成し、一部光記録部20の1辺、好ましくは2辺以上の周囲に上記凹部2に丁度はめ込める凸部3を形成することにより、光記録部20を容易に着脱可能にカード基材10に固定することができる。

一般にカード基材10は硬質ボリ塩化ビニルの 如きある程度曲げ可能な材料から形成される場合 が多いので、このような材料からなるカード基材 10を光記録部20の面を上にして若干しならせ ることにより装着部1の両サイドの間隔が拡大し て、光記録部20を容易に着脱可能とすることが できる。

以上の第1~2図を参照した説明は、本考案の 光カード30の1例を示すものであり、本考案の 光カード30は第1~2図示の例に限定されない のは当然であり、光記録部20がカード基材10 から着脱可能である限り、いずれの構成も含むも のである。例えば、光記録部20は、1部(例え

### 公開実用 昭和63-22617

ば、変更が必要とされない部分等)がカード基材 10に着脱不能に固定され、光記録部20の1部 (例えば、情報の内容が変更され得る部分)が着 脱可能でもよい。

また着脱可能にする法は、接着剤による方法、 光カード全面に剝離可能な透明層を形成してカー ド基材10と光記録部20とを一体化する方法等 いずれの方法でもよいものである。

第3図示の例は、光記録部20の1例の断面を 図解的に示すものであり、この例の光記録部20 は基材4、光反射部5と非光反射部6とからなる 光記録層7および光記録層7を保護する保護層8 からなる例である。

本考案における光記録部20は図示の例に限定されず、光記録層7を有するものであれば、いずれの構成でもよいが、光記録部20のカード基材10への着脱時等の耐久性を考慮すると、光記録層7を支持する基材4および光記録層7を保護する保護層8を設けることが好ましい。

次に各構成部分を更に詳しく説明する。

(カード基材10)

カード基材10は光記録部20を支えるものであり、必要に応じて他の記録手段が施されている。

カード基材10に施してもよい光記録手段以外の記録手段としては、ホログラム、インプリント (エンボスのこと)、顔写真、彫刻、サイン、ICチップ、バーコード、一般の印刷等がある。これらは2種以上組み合せてもよい。あるいは磁気方式のカードとの互換性を考えると磁気記録層を設けるとよい。

カード基材10の材質は、原則的として通常の磁気方式のカードと同様でよい。従って、好ましくはポリ塩化ビニル樹脂の硬質のものが使用され、色彩を施したり印刷を行うため白色のものを使用するのが好ましい。ポリ塩化ビニル樹脂を選択する理由は格別のものではなく、その他の合成樹脂も使用できるし、シート状または板状であれば他の材質を使用してもよい。また、折り曲げに対する抵抗性が要求されれば、金属板や金属柄、



織布や不織布を用いて補強するようなことを行っ てもよい。

尚、光記録郎20の構成に使用する基材4も カード基材10と同様である。

#### (光記録層7)

光記録部20の光記録層7の材質は、Cr、Ti、Fe、Co、Ni、Cu、Ag、Au、Ge、Al、Mg、Sb、Te、Pb、Pd、Cd、Bi、Sn、Se、ln、GaもしくはRb等であって、単独、もしくは2種以上組み合せた合金からなっている。このうちで、光反射性と耐久性の観点からはAl、Cr、Ni、AgもしくはAuが好ましいものである。

これら、金属もしくは合金の薄膜からなる光記録層7の厚みは200~10,000オングストロームであり、より好ましくは、1,000~5,000オングストロームである。

金属もしくは合金の薄膜以外であっても、(
イ)シアニン等の色素を凝集させて光反射性を与えた薄膜、(ロ)ニトロセルロース樹脂、ポリス



チレン樹脂、もしくはボリエチレン樹脂等の樹脂 中に色素もしくは金属粒子を分散させたもの、ま たは(ハ)樹脂表面に色素もしくは金属粒子を凝 集させたもの等も光反射層として用いることがで きる。

光情報パターンは光記録層7に凹み、あるいは 光記録層7を貫通する孔の集合体からなる非光反 射部6として記録されており、凹みもしくは孔( 両者を含めて「ピット」と称する)の平面形状は 円、楕円、長方形、正方形等であり、それらの直 径もしくは長辺の長さで測定する大きさは、通 常、2~200μm程度であり、隣接する各ピットの中心間距離は通常5~500μm程度であ る。

#### (保護層8)

保護層8は光記録部20の光記録層7を保護するものである。保護層8に要求される特性は透明性が高いこと、平滑であること、耐摩耗性であることおよび厚みムラのないこと等である。

最も好ましい保護層の一例として、ポリカーボ

9

ネート樹脂やポリエステル樹脂のフィルムが挙げられ、この場合の厚みは数 $\mu$ m $\sim$ 800 $\mu$ m程度である。

この他に好ましい保護層の例としては、セルロース系樹脂(例えば、セルローストリアセテート樹脂)、ポリメチルメタクリレート樹脂等のアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂等のポリサルフォン樹脂もしくはポリメチルペンテン樹脂等の樹脂のフィルムが挙げられる。

上記以外であっても、ビニル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルケトン樹脂もしくはポリアミド樹脂等も使用できる。

または、樹脂以外の材料であっても、必要な性能を持っているならば使用でき、例えば、ガラス、セラミックス等を挙げることができる。しかし、種々の条件を満たす点では樹脂のフィルムおよびガラスが好ましい。

保護層8の表面および裏面あるいはいずれか片

面には、それらの面に積層する他の層との接着力を向上させる意味で、コロナ放電処理、プラズマ処理等の物理的な処理、あるいは酸による酸化処理やプライマー処理等の化学的な処理や接着剤層の形成等を必要に応じて行うこともできる。

更に保護層の表面および裏面あるいはいずれか の面には、下層の光情報パターンの再生に支障が ないか限り、印刷層や表面硬化層を施してもよ い。

上記の如き構成からなる本考案の光カード30 はいずれの方法によっても形成し得るが、好まし い例を添付図面を参照して説明する。

カード基材10は、ボリ塩化ビニル等の如き合成樹脂から一般的な成形方法、例えば、射出成形方法によって、カード基材10のいずれかの部分に適当なサイズの装着部1を設けることによって得られる。光記録部20は、基材4(または保護層8)の一面に公知の方法でアルミニウム等の反射性金属層7を形成し、この面になトレジスト層を形成し、情報パターンが設けられているのトマ



# 公開実用 昭和63-22617

スクの等を通して露光し、次いで現像およびエッチングして、非光反射部 6 を形成し、次いで必要に応じて接着削等を用いるか、あるいは熱圧着等の如き方法により保護層 8 (または基材 4)とラミネートする方法、あるいは同様にアルミニウム、テルル、ピスマスその他の金属層 7 を有する図示の如き光記録部 2 0 を形成、レーザーピームにより情報パターンを露光にてピット(非光反射部 6)を形成する方法等、従来公知の方法はいずれも使用可能であり、光記録部 2 0 の形成方法自体は何ら限定されない。

#### (作用・効果)

以上の如き本考案によれば、本考案の光カード30は、その光記録部20がカード基材10から 着脱可能に設けられているので、光記録部20に記録された情報の全部あるいは1部を変更する場合は、カード基材10はそのままで新しい光記録部20と容易に交換が可能である。また、これらの光カード30の製造に際しては、カード基材10と光記録部20とは別々に作成することがで

きるので、いずれか一方に不良品が生じたとして も、カード基材10と光記録部20の両方を廃棄 する必要はなく、いずれか一方のみを変更すれば よいという利点がある。

次に実施例を挙げて本考案を更に説明する。 (実施例)

厚み175μmのボリエステルフイルム(保護 層8)の表面に、真空蒸着法により1×10-5 torrの条件で0・1μmの厚みのアルミニウム蒸着 層でで2を形成した。更に上記のアルミニウム蒸着 層面にフォトレジスト(シブレイ製、マイクロイ製、マイクロイ製、マイクロインで2・1・0μmの厚みに塗布し、90℃で25分間加熱 ルット 1300-27)をスピナーが成されたフォトルックにこのようにして25分間加熱 ルックにこのようにが成されたフォト 横5μmのドットをピッチ15μmでが光透過でスク面とを密着させ、フォトマスク側から超に、カリ面とを密着させ、フォトマスク側から超に大きので3 KW 距離1m)で5秒間露光した。次

## ●公開実用 昭和62-22617

いで上記のようにしてバターン露光されたポリカーボネートフィルム上のフォトレジスト層をレジスト現像液(シブレイ製)に60秒間浸漬し水洗した後に、アルミニウムエッチング液に90秒間浸漬し、その後、水洗、乾燥してアルミニウム 類膜上にバターンを有するパターンフィルムを得た。上記のようにして作製したバターンフィルム と厚さ0.3mmの白色硬質ポリ塩化ビニル樹脂フィルム4とを、エポキシ系樹脂(日本ペルノックスMG150とペルキュアHY306の10対4混合物)を介して重ね合わせ、ロールにより圧着した。圧着後24時間放置し、打ち抜き金型により50×30mmのサイズに打抜き不の2辺の端部に丸み3を帯させ、木考案に使用する光記録部20を得た。

次に上記の光記録部20が丁度挿入できる深さの装着部1を有し、装着部1の2辺に凹部2を形成した85.5×54.mm、厚さ0.76mmのポリ塩化ビニル板を用意し、上記の光記録部20を装着して本考案の光カード30を得た。この本考案の光

カード30は光記録部20を上にしてわずかにしならせることにより光記録部20は容易に脱着し、前記と同時にして作成した同一サイズの光記録部20と容易に変換が可能であった。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の光カード30の斜視図を示し、第2図は第1図のA-A 断面と、光記録部20を脱着する状態を示し、第3図は光記録部20の断面を図解的に示す図である。

10;カード基材

20;光記録部

30:光カード

1:装着部

2:凹部

3:凸部

4:基材

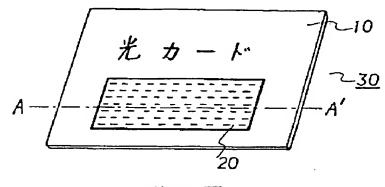
5;光反射部

6: 非光反射部

7:光記録層7

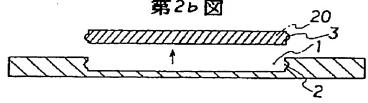
8;保護層

### 第1図

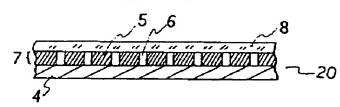


第2a図





第3図



207

代理人 吉田勝広島

#### Japanese Utility Model Gazette

Unexamined Publication No.: SHO 63-22617 Date of Unexamined Publication: February 15, 1988

Japanese Utility Model Application No.: SHO 61-111988

Application Date: July 23, 1986

Title of the Invention: OPTICAL CARD

Inventors: WATARU KURAMOCHI, et al.

Applicant: DAINIHON PRINTING CO., LTD.

#### Description

1. Title of the Invention Optical Card

#### 2. Claims

- (1) An optical card comprising:
   a card substrate; and
   an optical recording section provided on the card substrate,
   wherein a whole of or a part of the optical recording section is removably
   provided with the card substrate.
- (2) An optical card as recited in claim 1, wherein the optical recording section includes a optical reflective section and a non-optical reflective section.
- 3. Detailed Description of the Invention
- 4. Brief Description of the Drawings

Figure 1 is a perspective view of an optical card 30 in accordance with the invention, wherein reference numeral 10 indicates a card substrate and reference numeral 20 shows an optical recording section.